

中国科学院半导体研究所拟转让 “2-4 英寸锑化镓单晶生长及开盒即用衬底批量制备技术” 及投资北京中科晶晟半导体有限公司情况公示

根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《中国科学院半导体研究所关于科技成果转化的管理以及奖励办法》、《中国科学院半导体研究所对外投资管理办法》等规定，现将中国科学院半导体研究所（简称“半导体所”）拟转让专有技术及投资北京中科晶晟半导体有限公司（简称“公司”）相关情况予以公示。

经第三方评估（评估报告：北方亚事评报字 [2021] 第 01-1150 号），半导体所拟转让的专有技术“2-4 英寸锑化镓单晶生长及开盒即用衬底批量制备技术”的评估值为人民币 1603.60 万元。

半导体所、北京中科晶晟半导体有限公司全体出资人经协商，同意半导体所以前述专有技术作价 1603.60 万元，转让给北京中科晶晟半导体有限公司。公司一次性支付半导体研究所现金 1000 万元，其余 603.60 万元，作为半导体所的出资，对公司进行增资扩股。完成出资后，半导体所出资金额为 301.80 万元，奖励赵有文科研团队的出资金额为 301.80 万元。

现将以上情况，予以公示。

公示期间：2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 23 日。

在公示期间内，如对本次转让投资行为、专有技术的作价、出资比例等情况存有异议，请以书面方式实名向投资资产管理委员会、成果转化办公室反映。

投资资产管理委员会办公室：联系电话：82304042 联系人：石砥

成果转化办公室：联系电话：82304880 联系人：曹永胜

2022 年 3 月 2 日